Microscope Accessory Solutions

COOLSTAGE Peltier heating & cooling stage for SEM applications

クールステージ SEM用ペルチェ加熱冷却ステージ

低真空あるいは真空度可変下でのSEM利用頻度が高まる につれ、近年多くの研究者から、ウェットサンプルから の水の蒸発コントロールが重要視されてまいりました。

温度に関連し、水の飽和蒸気圧は変化します。室温にお いて水は、試料構造の変化とともに非常に早く蒸発しま す。ウェットサンプルを冷却させることにより、水の蒸 発速度は抑えられるか、または、SEMチェンバーの真空 度によっては停止します。

デーベン社は全ての低真空から高真空SEM用に汎用性の 高いクールステージを開発いたしました。クールステージ はSEMの空いているポートを介し、取付けおよび取外し がユーザーによって容易に行えます。

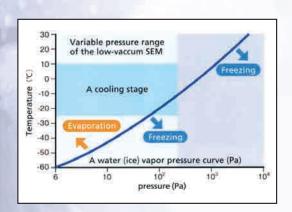
-25℃付近に試料を冷却させ、低真空下でSEMイメージ を観察すると、室温時と比べ水の蒸発が減少し明らかに その違いを観ることができます。





試料の冷却は水の蒸発による構造の変化を最小限に抑え、乾燥が生じる前の試料観察時間を引き延ばし ます。クールステージは、シングルステージのペルチェ素子、デュアル温度センサー、真空フィードス ルーフランジ、ウォーターチラー、電源ボックス、デジタル温度読込/設定用キーパッドで一式のシス テムとして構成されています。(外部からの水供給やチラーは不要です。)

試料ホルダーはSEMから2m付近に設置可能な小型のクローズループのウォーターチラーの循環水に よって冷却されます。試料ホルダーの温度はマイクロプロセッサーが正確にコントロールし、モニター されます。明るい小型ディスプレイ付キーパッドにて必要な温度を入力すると、設定値および現在の 温度が同時に表示されます。



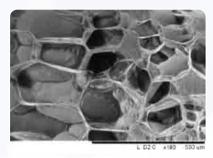
試料ホルダーは温度変化に対しイメージドリフト を最小限にするよう設計され、高倍率イメージを 安定化させます。試料サイズは高さ5mmまで、 直径10mmまでの大きさが適しています。標準 試料スタブおよび液体を多く含む試料用に、フチ 付皿状試料スタブが付属品として供給されます。

Microscope Accessory Solutions

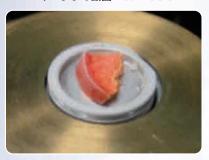
サンプル アプリケーション:



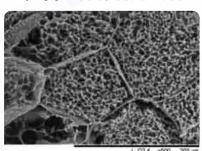
キュウリの断面 at -30℃



キュウリ -30℃、50Pa ×180



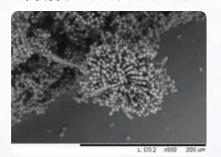
トウガラシの断面 at -30℃



トウガラシ −30°C、50Pa ×500



チーズの青カビ at -30℃



青カビ -30℃、50Pa ×500

標準仕様:

標準温度範囲: -25℃~+50℃ at 50Pa (室温20℃時)
(オプション: -50℃~+50℃ または: -25℃~+160℃)

・温度精度: ±1.5℃以内または設定温度の2%以内のどちらか大きい方

• 最小温度表示桁数:0.1℃

温度安定性: ±0.2℃最大冷却/加熱速度: 12℃/min

• キーパッドおよびディスプレイ:温度設定および温度表示用

• 同時表示: 現在温度および設定温度表示

• フィードスルーフランジ:接続用真空対応フィードスルーフランジ

• イメージドリフト抑制設計

•マイクロプロセッサーコントロール

•標準付属品:標準試料スタブ×10個、フチ付皿状試料スタブ×10個、ボールドライバーキット

• リモート読込およびコントロール用インターフェース: RS232またはUSB

備考:本内容および仕様は予告なしに変更されることがございます。 SEMによっては構造上等の理由で、取り付けられない場合がございます。

CN:CS001